

Il colloquio relativo alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca con il seguente programma:

“Fabbricazione e misura di dispositivi a bassa dimensionalità, cresciuti su substrato di silicio, per applicazioni optoelettroniche”

previsto per il giorno 4 aprile 2024 alle ore 10.00 si svolgerà, ai sensi dell’art. 6 del bando, in quanto per la commissione il solo esame dei titoli e delle pubblicazioni del candidato non ha consentito il formarsi di un giudizio soddisfacente.

Il colloquio si svolgerà “in presenza” presso il Dipartimento di Fisica - Edificio C - Aula 131 - Largo Bruno Pontecorvo 3 - Pisa